

证书号第7235581号



专利公告信息

发明专利证书

发明名称：用于测量线圈装置的磁场均匀性的测量系统和测量方法

专利权人：中国科学技术大学;合肥国家实验室

地址：230026 安徽省合肥市包河区金寨路96号

发明人：刘凯;陈满明;汪毓明;李毅人;郝新军;潘宗浩

专利号：ZL 2024 1 0557965.4

授权公告号：CN 118131092 B

专利申请日：2024年05月08日

授权公告日：2024年07月26日

申请日时申请人：中国科学技术大学;合肥国家实验室

申请日时发明人：刘凯;陈满明;汪毓明;李毅人;郝新军;潘宗浩

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

申长雨

